

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 1 区分

【発行日】平成25年12月19日 (2013.12.19)

【公表番号】特表2009-523235(P2009-523235A)

【公表日】平成21年6月18日 (2009.6.18)

【年通号数】公開・登録公報2009-024

【出願番号】特願2008-549734(P2008-549734)

【国際特許分類】

G 0 1 C 15/00 (2006.01)

【F I】

G 0 1 C 15/00 1 0 3 D

【誤訳訂正書】

【提出日】平成25年10月31日 (2013.10.31)

【誤訳訂正 1】

【訂正対象書類名】特許請求の範囲

【訂正対象項目名】請求項 1 3

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【請求項 1 3】

オーバービューカメラ（104）とズームカメラ（106）以外に、光距離測定装置（200，300）も支持台（1）上に設けられており、かつ支持台（1）と一緒に移動すること、そして

光距離測定装置（200，300）の干渉計機構（300）のためのレーザー（301）が、光導波路（503）を介して支持台（1）と一緒に移動することを特徴とする請求項 1 ～ 12 のいずれか一つに記載の座標測定装置。